

令和元年 8 月 23 日

産技連事業関係者 各位

産業技術連携推進会議
製造プロセス部会長
[公印省略]

令和元年度 産業技術連携推進会議 公設試の地域オープンイノベーション力強化事業
「DLC 膜の ISO20523:2017 規定分類のための評価法の検討（Ⅱ）」
第 1 回検討会・研修会の開催について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素より、当事業の運営にあたりましては、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当事業の一環として、[別紙 1] のとおり検討会ならびに研修会を開催いたします。
ご多忙中とは存じますが、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

なお、出席申し込み等につきましては、下記事務連絡のとおり対応をお願いいたします。

敬具

記

事務連絡

1. 出席申し込みについて

[別紙 2] に必要事項をご記入の上、令和元年 9 月 20 日（金）までに電子メールに添付して、下記送付先宛てに送信してください。なお、本件につきましてのご不明な点につきましても下記宛てでお問い合わせください。

2. 意見交換会について

10/4（金）の検討会終了後、意見交換会を開催する予定です。参加を希望される方は人数確認のため、[別紙 2] にご記入ください。なお、意見交換会費は実費を会場にて徴収させていただきます。

★出席申し込みの送付先およびお問い合わせ先

〒701-1296 岡山市北区芳賀 5301

岡山県工業技術センター 応用技術部 金属・加工科 國次 真輔

電話 086-286-9600 Fax 086-286-9630

E-mail shinsuke_kunitsugu@pref.okayama.lg.jp

[別紙1]

令和元年度産業技術連携推進会議 公設試の地域オープンイノベーション力強化事業
「DLC 膜の ISO20523:2017 規定分類のための評価法の検討 (II)」
第1回研修会・検討会 開催要領

日 時： 令和元年 10 月 4 日 (金) 13:00 ~ 17:15
場 所： (国研) 産業技術総合研究所 関西センター 事務庁舎 3階 第2会議室
〒563-8577 大阪府池田市緑丘 1-8-31
https://www.aist.go.jp/aist_j/guidemap/kansai/kansai_map_main.html
TEL: 072-751-9601 (代表)

プログラム

■研修会

- ① 開会挨拶 13:00 ~ 13:05
大分県産業科学技術センター 参事監兼次長 堀野 裕治 氏
- ② 当事業の概要について 13:05 ~ 13:15
国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノ材料研究部門
炭素系薄膜材料グループ 石原 正統 氏
- ③ 依頼講演 13:15 ~ 14:15
「分光エリプソトリーによる DLC 膜の分類評価について (仮)」
株式会社 堀場テクノサービス 分析技術センター
和才 容子 氏

■検討会

- ① DLC分類のための分光エリプソメトリーラウンドロビンテストについて（仮）

14:15 ～ 14:45

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 本部・和泉センター

金属表面処理研究部 小島 淳平 氏

－ 休 憩 －

- ② 分光エリプソメトリーに関する公設試報告（1~3件） 15:00 ～ 16:00

- (1) 分光エリプソメトリーを用いた研究開発事例の紹介

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

光音技術グループ 磯田 和貴 氏

- (2) 分光エリプソメータを用いた技術支援状況

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

光音技術グループ 海老澤 瑞枝 氏

- (3) その他

- ③ XPSの前処理について（仮） 16:00 ～ 16:30

和歌山県工業技術センター ものづくり支援部 重本 明彦 氏

- ④ GD-OESの分析ガイドライン作成と取りまとめについて 16:30 ～ 16:55

岡山県工業技術センター 応用技術部 金属・加工科長 國次 真輔 氏

- ⑤ イオンビームを用いたDLC膜中の水素定量について 16:55 ～ 17:10

大分県産業科学技術センター 参事監兼次長 堀野 裕治 氏

- ⑥ 閉会挨拶 17:10 ～ 17:15

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 本部・和泉センター

経営企画本部 経営企画部長 三浦 健一 氏